

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Обнинский институт атомной энергетики –

(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

И.о. директора ИАГО НИЯУ МИФИ

В.А. Панов

20 г.

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год

Отделение лазерных и плазменных технологий (О)

[illegible]

	- Теоретическое обучение
*	- нерабочие праздничные дни
тк	- текущий контроль
Э	- Экзаменационная сессия
К	- Каникулы

У	- Учебная практика (концентрированная)
П	- Производственная практика (концентрированная)
Пд	- Производственная практика (преддипломная)
Г	- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Д	- Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя директора, начальник УМУ

М.Г.Ткаченко

Начальник отделения ЛаПлаз

В.А. Степанов

Руководитель образовательной программы

В.А.Степанов

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Обнинский институт атомной энергетики —

(ИТАЭ НИЯУ МИФИ)



И.о. директора ИАГЭН/ЯУ МИФИ

Т.А. Осипова

20 r.

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год

Отделение лазерных и плазменных технологий (О)

[illegible]

	- Теоретическое обучение
★	- нерабочие праздничные дни
тк	- текущий контроль
Э	- Экзаменационная сессия
К	- Каникулы

У	- Учебная практика (концентрированная)
П	- Производственная практика (концентрированная)
Пд	- Производственная практика (преддипломная)
Г	- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Д	- Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя директора, начальник УМУ

М.Г.Ткаченко

Начальник отделения ЛаГЛаз

В. А. Степанов

Руководитель образовательной программы

В. А. Степанов

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(ИЯТЭ НИЯУ МИФИ)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ИАЭНННУ МИФИ
Э.А. Осипова

10.

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
Отделение лазерных и плазменных технологий (О)

[illegible]

	- Теоретическое обучение
*	- нерабочие праздничные дни
тк	- текущий контроль
Э	- Экзаменационная сессия
К	- Каникулы

У	- Учебная практика (концентрированная)
П	- Производственная практика (концентрированная)
Пд	- Производственная практика (преддипломная)
Г	- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Д	- Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя директора, начальник УМУ

М.Г.Ткаченко

Начальник отделения ЛаПлаз

В.А.Степанов

Руководитель образовательной программы

В.А. Степанов

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)



Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год
Отделение лазерных и плазменных технологий (О)

[illegible]

	- Теоретическое обучение	У	- Учебная практика (концентрированная)	СОГЛАСОВАНО: И.о. заместителя директора, начальник УМУ _____ М.Г.Ткаченко Начальник отделения ЛаПлаз _____ В.А.Степанов Руководитель образовательной программы _____ В.А.Степанов
*	- нерабочие праздничные дни	П	- Производственная практика (концентрированная)	
тк	- текущий контроль	Пд	- Производственная практика (преддипломная)	
Э	- Экзаменационная сессия	Г	- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	
К	- Каникулы	Д	- Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы	